単結晶 Bi ナノワイヤーの作製と物性測定 長谷川靖洋, 埼玉大院

Bi を熱電変換の基本材料と考えた場合、超格子・ナノワイヤーなどの低次元材料 の概念を用いることで、低次元状態密度導入によるゼーベック係数の飛躍的な向上 が期待されている[1]。その一方、実際にどのように低次元材料を作製するか、また 有効なゼーベック係数を測定するためにどのように温度差を与えるかなどの測定の 見地からも大きな問題となっていた。一方、最近の熱電変換研究では、材料中にナ ノ粒子を混ぜることでフォノン散乱を促進させ、その性能を向上するアプローチが 採られている[2]。

本研究グループでは光ファイバー作製 技術を適用・発展させ、外径 1mm , 長 さ数 mm の円筒形石英ガラスにナノ空孔 を空けた石英テンプレートと呼ばれる鋳 型を作製し、そのナノ空孔中に液化され た Bi を圧入し、再結晶化させることで、 単結晶 Bi ナノワイヤーの作製を進めてい

る(図1)。特徴として、1)最小ワイヤ 図1:石英ガラステンプレートに封入された ー直径 20nm までの作製が可能であるこ



単結晶 Bi 製ナノワイヤー

と,2)ミリスケール長さ方向に一様な温度勾配を与えることができ、ゼーベック係 数をはじめとする物性測定が可能になること,3)絶縁物に取り囲まれており理論に 近い量子閉じ込め状態を実現できること, 4)石英ガラスを透した X 線回折から結晶 方向を同定できること、5)Bi 表面が酸化されず良好な結晶性と表面状態を保持でき ることなどが挙げられる。一方、Bi は化学的に比較的不安定な材料であるが、集束 イオンビーム(FIB)を用いた独自のナノ加工技術を用いることで、6)石英ガラステン プレート中の Bi ナノワイヤー熱電変換素子側面など任意の場所に数~数十 nm 角の 局所ナノ加工電極を取り付けることが可能となった。ワイヤー直径 750nm の Bi ナ ノワイヤーを用い4端子測定による抵抗率、ホール係数測定に成功した[3]。今後の

研究の進展によりワイヤー直 径が数十 nm まで小さくなっ た場合、その長さ故に内部イ ンピーダンスが MΩオーダー に上昇をすることが予想され る。この問題を解決するため に、図2はバルクBiと同等 の物性値が予想されるワイヤ ー直径 1.90µm の例となる が、図1に示した石英ガラス の熱容量が圧倒的に大きいこ とに着目して、その長さ方向



の電極間で低インピーダンス 図 2:ナノ加工を用いた Bi ナノワイヤーの測定配位例 を実現しつつ熱起電力を測定することで、ゼーベック係数の同定にも成功している。 参考文献

- [1] L. D. Hicks and M. S. Dresselhaus, Phys. Rev. B 47 (1993)12727.
- [2] A. I. Hochbaum et al., Nature 451 (2008) 163.
- [3] M. Murata et al., Nano Letters 17 (2017) 110.
- [4] M. Morita et al., Appl. Phys. Express, Under review.